

دراسة توسيع العتمة لأيونات شبيهة الهليوم في بلازما الألمنيوم المنتجة بواسطة الليزر

نبيل جنان بنهام*

استلام البحث 28، ايلول، 2009
قبول النشر 29، اذار ، 2010

الخلاصة:

تم إجراء دراسة تحليلية لدراسة توسيع العتمة الحاصلة للخطوط الطيفية المنبعثة من بلازما الألمنيوم المنتجة بواسطة الليزر Nd-YLF. تراوحت كثافة البلازما المدروسة بين $10^{26} - 10^{28} \text{ m}^{-3}$ وطول البلازما حوالي $300\mu\text{m}$. وتمت دراسة العتمة كدالة لكل من كثافة البلازما والعدد الكمي الأساسي لمستويات الطاقة للخطوط الطيفية المنبعثة. أظهرت النتائج زيادة مقدار توسيع العتمة بزيادة كثافة البلازما وكذلك كلما قل الفرق بين مستويات الطاقة للخطوط الطيفية المنبعثة.

الكلمات المفتاحية: laser produced plasma, opacity, plasma, LPP, laser

المقدمة:

الطاقة (bound-bound transitions) يحدث فيه توسيعات (broadening) تؤدي هذه التوسيعات إلى حدوث تشوّه في شكل الخط الطيفي (deformation of spectral line shape) وكذلك تؤدي إلى نقصان شدة هذه الخطوط الطيفية المنبعثة [7]. وبصورة عامة توجد ثلاثة أنواع من التوسيعات (broadening) التي تحصل للخطوط الطيفية المنبعثة من بلازما الليزر (LPP) [8] وهي: أولاً توسيع دوبلر (Doppler broadening) والذي ينبع عن التصادمات بين جسيمات البلازما ويعتمد على الطاقة الحرارية للجسيمات المتصادمة ودرجة حرارة البلازما، ثانياً توسيع ستارك (Stark broadening) والذي ينبع عن المجالات الكهربائية للجسيمات المشحونة وثالثاً توسيع العتمة (opacity broadening) أو أحياناً يسمى توسيع العمق البصري للبلازما (optical depth of plasma) وينتج هذا التوسيع عن إعادة من اتصاص البلازما للأشعة المنبعثة من منها. أن توسيع دوبلر يلاحظ في درجتي الحرارة والكثافة المنخفضتين أما توسيع ستارك وتوسيع الامتصاصية فيلاحظان في درجات الحرارة والكثافة العاليتين [9].

توسيع الامتصاصية (Opacity broadening): أن الأشعة المنبعثة من البلازما تملك ثلاثة احتمالات إما أن تنفذ بدون امتصاص أو تتشتت وتمنص جزئياً أو إن تمنص كلياً ولا تخرج من البلازما. يعتبر توسيع الامتصاصية واحدة من أهم التوسيعات التي تحدث للخطوط الطيفية لبلازما الليزر وخصوصاً في درجات الحرارة والكثافة

تتميز البلازما المنتجة بالليزر ببعض الصفات التي تميزها عن بقية أنواع البلازما أهمها أن الاشعاعات المنبعثة منها تكون ذات أطوال موجة قصيرة تصل إلى بعض مئات من الميكرومتر (micrometer) several hundred of μm (وذات درجة حرارة عالية تقدر بحوالي $0.1-10 \text{ Kev}$ وكثافة عالية تصل إلى أكثر من 10^{24} cm^{-3} [3,2,1]) وتكون ذات درجة عالية جداً من التأين بحث أنها تكون تقريباً شبه متابنة بصورة كاملة. أن مثل هذه المادة ذات درجة الحرارة والكثافة العالية والتأين شبة التام تبعث إشعاعات في مناطق مختلفة من الطيف مثل x-ray, ultraviolet, visible, infrared, etc.. [4] وتعتبر هذه الأشعة ذات أهمية كبيرة وخصوصاً تلك التي تبعث منها في منطقة ال x-ray إذ أنها تعتبر واحدة من أهم مصادر إنتاج ال x-ray الحديثة ذات الشدة العالية والتي تدخل في العديد من التطبيقات مثل الطباعة الإلكترونية (lithography)، الميكروسكوب الباليليوجي (microscopy)، الدراسات الباليليوجية (studies)، الإنماء البالوري (biology)، وفي الفيزياء الذرية (crystallography)، وفيزياء الصلبة (atomic and solid state)، والفيزياء الصلبة (physics) [5]. وبصورة عامة فإن هذه الأشعة المنبعثة من داخل البلازما تنتج إما من الانتقالات المقيدة بين مستويات الطاقة (bound-bound transitions) والتي ينبع عنها طيف خطى Free (spectral line) أو الانتقالات الحرة (Free transitions) وينتج عن مثل هذه الانتقالات طيف مستمر (continuous spectra) [6]. أن الخطوط الطيفية الناتجة من الانتقال بين مستويات

*جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الفيزياء

أما شدة الأشعة المنبعثة من البلازما فتعطى بالعلاقة الآتية [5]:

$$I = I_o (1 - e^{-\tau}) \dots \dots (5)$$

حيث I_o تمثل شدة الأشعة المنبعثة من داخل البلازما

I تمثل شدة الأشعة التي تخرج من البلازما آذ نلاحظ من المعادلة (5) بان شدة الخطوط الطيفية المنبعثة تعتمد بصورة أساسية على مقدار الامتصاصية الحاصلة لها. بصورة عامة فإن البلازما يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع تبعاً لمقدار الامتصاصية الحاصلة داخلها وهي [11] البلازما المنفذة للأشعة (optically thin plasma) وتسمي أيضاً البلازما المنفذة بصرياً وفي هذه الحالة فإن لبلازما تسمح لجميع الأشعة المنبعثة من داخلها بالهروب إلى الخارج دون حدوث امتصاص لها تقريباً أو إن الامتصاصية الحاصلة تكون في حدود الإهمال وتحدث هذه الحالة عندما تكون قيمة الامتصاصية (τ) أصغر أو تساوي واحد ≤ 1

[2] وهذه الحالة تحدث في البلازما قليلة الكثافة أما النوع الثاني من البلازما فيسمي البلازما المعتنة للأشعة (optically thick plasma) أو البلازما المعتنة بصرياً وفي هذه الحالة فإن البلازما تمتتص جميع الأشعة المنبعثة من داخلها وتكون مشابهة للجسم الأسود (black body) حيث تكون قيمة الجسم الأسود ($I > > \tau$) [6]. أما النوع الأخير من البلازما فيسمي البلازما المنفذة جزئياً (partially optically thin plasma) وفي هذه الحالة فإن قيمة الامتصاصية (τ) أكبر من الواحد ولكن ليس بالحد الكبير بحيث الذي يجعلها تمتتص جميع الأشعة المنبعثة منها بحيث أن هناك مقدار من الأشعة تتفاوت إلى الخارج وتعتمد شدة هذه الأشعة المنبعثة بصورة أساسية على درجة الحرارة، كثافة، وطول البلازما [12] وكذلك تعتمد احتمالية الانتقال (A) للخطوط الطيفية المنبعثة. أن دراسة توسيع الامتصاصية (opacity broadening) (opacity broadening) في البلازما المنتجة بالليزر (LPP) لها أهمية كبيرة في تحديد متغيرات البلازما (plasma parameter) مثل درجة حرارة الالكترونات (electron temperature)، كثافة الالكترونات (electron density)، شدة الخطوط الطيفية المنبعثة (intensity of spectral lines) وكذلك شكل الخط الطيفي (spectral line shape). [13]

الحسابات:

تم إجراء دراسة تحليله للخطوط الطيفية ودراسة توسيع العتمة (opacity broadening) لبلازما الألمنيوم التي تم الحصول عليها من قبل الباحث (L. Labate) [14] والناتجة من

الحالتين كما أشرنا سابقاً يمكن تعريف العتمة (opacity) بأنها أعادة امتصاص البلازما للأشعة المنبعثة من داخلها قبل مغادرتها للبلازما ولذلك فإن توسيع الامتصاصية يطلق عليه أحياناً توسيع أعادة الامتصاص (re-absorption) أو العمق البصري (optical depth) [6]، وتعطى الامتصاصية (τ) بالعلاقة الآتية [10]:

$$\tau = \kappa l \dots \dots (1)$$

حيث l طول البلازما κ معامل الامتصاص الخطي والذي يعطى بالعلاقة التالية [11]:

$$\kappa = \frac{c^2}{8\pi\nu^2} A(p, q) \left[\frac{g_p}{g_q} (N_q - N_p) \right] \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \phi(v) dv \right]^{-1} \dots \dots (2)$$

حيث c سرعة الضوء ν تردد الأشعة المنبعثة من البلازما (Hz) A معدل لانحلال التلقائي (spontaneous radiative decay rate) (s^{-1}) g_q, g_p هما الوزن الإحصائي للمستويين العلوي والسفلي لمستويات الطاقة على التوالي N_q, N_p هما كثافة المستويين العلوي والسفلي على التوالي (m^{-3})

يمثل شكل الخط الطيفي (line profile) حيث نلاحظ من المعادلة (2) بأن معامل الامتصاص الخطي يعتمد بصورة على كل من تردد الخط الطيفي المنبعث ν ، كثافة البلازما N_q ، N_p ، وعلى معدل الانحلال التلقائي (spontaneous radiative decay rate) والذي يعطى بالعلاقة التالية [6]:

$$A(p, q) = \frac{2\pi^2 e^2 v^2}{\pi \epsilon_0 m c^3} \times \frac{g_p}{g_q} \times f \dots \dots (3)$$

حيث f هو شدة المتذبذب (oscillator strength) والذي يعطى بالعلاقة الآتية [9]:

$$f = 1.962 \frac{n_2 n_1^3}{(n_1^2 - n_2^2)^3} \dots \dots (4)$$

حيث n_1 و n_2 العدد الكمي الأساسي للمستويين السفلي والعلوي على التوالي.

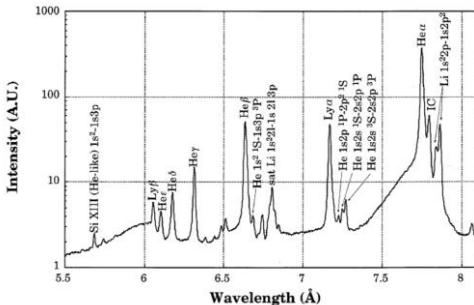
كانت تجرى لجميع الخطوط الطيفية وكما موضح في المخطط أدناه.

$$\begin{array}{c}
 f = 1.962 \frac{n_1 n_1^3}{(n_1^2 - n_2^2)^3} \\
 \downarrow \\
 A(p, q) = \frac{2\pi^2 e^2 v^2}{\pi \epsilon_0 m c^3} \times \frac{g_p}{g_q} \times f \\
 \downarrow \\
 \kappa = \frac{c^2}{8\pi v^2} A(p, q) \left[\frac{g_p}{g_q} (N_q - N_p) \right] \left[\int_{-z}^{+z} \phi(v) dv \right]^{-1} \\
 \downarrow \\
 \tau = \kappa l
 \end{array}$$

مخطط (1): يوضح آلية عمل البرنامج المستخدم في حساب العتمة

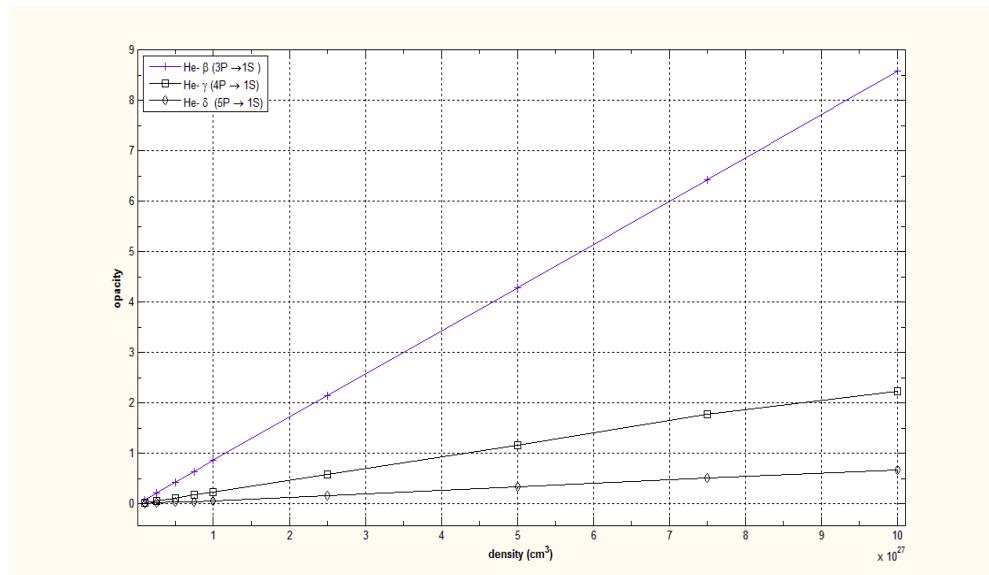
اختبرت الخطوط الطيفية المدروسة في منطقة الأشعة السينية المرنة (soft x-ray region) والتي لها الكثير من التطبيقات خصوصاً في المجال البيولوجي (biology field)، تم حساب مقدار العتمة (τ) كدالة لكتافة البلازما لآيونات الألمنيوم (AlXII) (helium-like)) وثلاثة انتقالات ($AIXII \rightarrow 1S$) وهي: $He-\beta = 6.63 \text{ Å}$ (طيفي طول موجي $3P \rightarrow 1S$)، $He-\gamma = 6.322 \text{ Å}$ (طيفي طول موجي $4P \rightarrow 1S$) و $He-\delta = 6.117 \text{ Å}$ (طيفي طول موجي $5P \rightarrow 1S$) وكأنه كان ماقرباً $\approx 300 \mu\text{m}$ (أدنى الشكل).

تسليط ليزر Nd-YLF ذو الطول الموجي ($\lambda=1.035$ nm)، وأمد نبضة (3 ns) وطاقة تقدر بحوالي (J) 3، بحيث كانت شدة القدرة الليزر الخارجة (out put power intensity) أكثر من (5×10^{14} W/cm²)، والذي أدى إلى تكوين بلازما بدرجة حرارة كانت تراوحت بين (eV) 650-180، وكثافة ($10^{26}-10^{28}$ m⁻³) [14].



شكل (1): بلازما الألمنيوم التي تم الحصول عليها من قبل الباحث (L. Labate) [14].

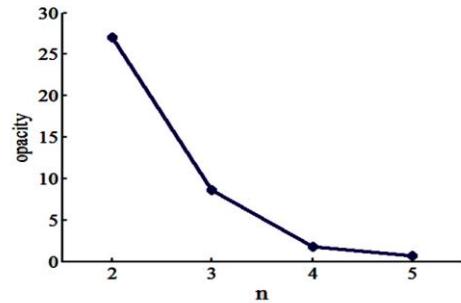
استخدم برنامج matlab8 لتصميم برنامج اطلق عليه (opacity3n), وهو برنامج بسيط كتب بصيغة M-file لحساب قيمة الامتصاصية الحاصلة في الخطوط الطيفية المنبعثة من البلازما، حيث يعمل برنامج (opacity3n) ببرامجه الفرعية على حساب كل من شدة المذبذب (oscillator strength) f , احتمالية الانتقال (A), عرض الخط الطيفي عند المنتصف (FWHM) [15] ومن ثم حساب معامل الامتصاص (K), وأخيراً فإن هذا البرنامج يقوم بحساب مقدار قيمة العتمة (τ) ومن ثم ارسال النتائج إلى البرنامج الرئيس لرسم الامتصاصية كدالة للكثافة وعرض النتائج. أن هذه الحسابات



شكل(2): العتمة كدالة للكثافة للخطوط الطيفية المدروسة لبلازما الالمنيوم

4. Rymell. L, 1997. New laser-plasma source for microscopy and lithography. PhD. Thesis, Department of Physic, Lund Institute of Technology, Sweden.
5. AL-Hadithi .Y. M. R, 1995. Uniformity and energy transport in x-ray laser plasma. Ph.D. Thesis, Department of Physics, University of Essex.
6. Griem, H.R. 1997. *Principles of Plasma Spectroscopy*. Cambridge University Press, UK,366.
7. Griem. H. R., 1974. Spectral line broadening by plasmas, New York: Academic Press,410.
8. McWhirter. R. W. P., 1965. *Plasma Diagnostic Techniques*, Academic, New York,627.
9. Key. M.H., 1985. Introduction to the physics and application of laser produced plasmas, "Laser plasma Interactions" V3 Editor by M.B. Hooper (University of Edinburgh), 14(1) :234-245.
10. Pestehe. S.J, G.J. Tallents, 2002. Escape factors for laser-plasmas , J. Quant. Spectr. Rad. Trans, 72(6): 853-878.
11. Rahman Ismiel Mahdi, 2006. Analytical Study of Opacity and Escape Factor in Laser Produced Plasma. M.S.c thesis, Department of applied sciences. University of Technology.
12. Griem .H. R, 2000. Stark Broadening of the Hydrogen Balmer-a Line in Low and High Density Plasma. Contrib. Plasma Phys. 40(1-2): 46-56.
13. Donald Umstadter, 2003. Relativistic laser-plasma interactions. J. Phys. D: Appl. Phys. 36 (8) :R127-R150.
14. Labate .L, Galimberti .M, Giulietti .A, Giulietti. D, Gizzi .L.A, NUMICO. R, & SALVETTI. A, 2001. Line spectroscopy with spatial resolution of laser-plasma X-ray

كما تم حساب مقدار توسيع الامتصاصية كدالة للعد الكمي الأساسي (n) (principle quantum number) كما في لشكل (3).



شكل رقم (3) العتمة τ دالة للعد الكمي الأساسي.

المناقشة:

أظهرت النتائج بأن بلازما الألمنيوم عند كثافة تتراوح بين ($10^{26} - 10^{28} \text{ m}^{-3}$) وبطول $\approx 300\mu\text{m}$ تكون بلازما منفذة للأشعة جزئياً (partially optically thin plasma) وان امتصاصيتها تزداد بزيادة كثافة البلازما والذي يمكن تفسيره بأن زيادة الكثافة يعني زيادة عدد الجسيمات المتأينة ضمن حجم البلازما المتركونة وهذا يؤدي إلى زيادة عدد تصدامات الأشعة التي تحاول الهروب من البلازما مع الجسيمات المحاطة بها مما يؤدي إلى زيادة احتمالية امتصاصية هذه الأشعة وبالتالي يؤدي إلى نقصان شدة الأشعة المنبعثة [12].

كما لوحظ إن مقدار العتمة يزداد كلما قل الفرق بين مستويات الطاقة الابتدائية والنهائية للخطوط الطيفية المنبعثة وهذا ينتج من أن زيادة الفرق بين مستويات الطاقة يؤدي إلى زيادة نقصان تردد الأشعة المنبعثة والذي يؤدي بدوره إلى نقصان طاقة هذه الأشعة مما يؤدي إلى امتصاصها جزئياً أو كلياً [17,16]. اعتماداً على حالة البلازما وظروف التجربة.

المصادر:

1. Chen F. Francis. 1984. *Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion*. Plenum Pub Corp, 2nd, 421.
2. Sabeeh. S. H, 2000. *some Radiative Processes Produced from laser plasma interaction*. Ph.D. Thesis, University of Technology, Department of applied Sciences.
3. Hora. H, 2000. *Plasmas at high temperature and density*. Springer, Heidelberg, Regensburg University, 2nd, 456.

- 16.** Rosmej .F. B. 2001. Observation of two-electron transitions in dense non-Maxwellian laser-produced plasmas and their use as diagnostic reference lines, *J. Quant. Spectr. Rad. Trans.*, 71(2): 639-653.
- 17.** Rosmej. F. B, 2000. The He β emission in dense non-Maxwellian plasmas, *J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys.* 33(1): L1-L9.
- emission, Laser and Particle Beams, Cambridge University Press ULIA-2 Special Issue 19,(1) :117-123 .
- 15.** Henke .B. L, Gullikson. E. M, and Davis. J. C, 1993. "X-Ray Interactions: Photoabsorption, Scattering, Transmission, and Reflection at $E = 50\text{-}30,000 \text{ eV}$, $Z = 1\text{-}92$ ", *At. Data Nucl. Data Tables*, 54(2):181.

Study of opacity broadening in spectral lines for helium like ions in aluminum plasma which produced by laser

Nabil Janan Bahnam *

*Physics science department/College of science for women / University of Baghdad.

Abstract:

A theoretical analysis studied was performed to study the opacity broadening of spectral lines emitted from aluminum plasma produced by Nd-YLF laser. The plasma density was in the range ($10^{26}\text{-}10^{28}$) m^{-3} with length of plasma about (300 μm) , the opacity was studied as function of plasma density & principle quantum number. The results show that the opacity broadening increases as plasma density increases & decreases with the spacing between energy levels of emission spectral line.